

Attorney's Docket No.:

10417-120001 Client's Ref. No.: F51-143214M/SW

**OFFICIAL COMMUNICATION****FACSIMILE****FOR THE PERSONAL ATTENTION OF:****EXAMINER WINETTE STAPOR****UNITED STATES PATENT****ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS****WASHINGTON, DC 20231****RECEIVED****APR 26 2004****GROUP 2825 FAX NO: 571-273-1626****Technology Center 2800**

Number of pages including this page 15

Applicant : Yoshinori Hino et al.

Serial No. : 10/080,823

Filed : February 21, 2002

Title : Pattern Layout Method of Semiconductor Device

Art Unit : 2825

Examiner : Winette Stapor

**FACSIMILE COMMUNICATION**

Commissioner for Patents

P.O. Box 1450

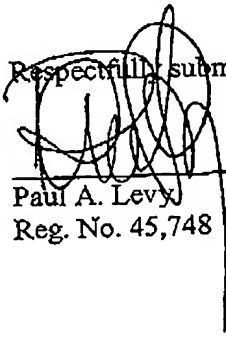
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Attached to this facsimile communication cover sheet is copies of Transmittal of Priority Documents filed on April 4, 2002 and Transmittal of Priority Document filed on February 5, 2004, faxed this 26<sup>th</sup> day of April, 2004, to Group 2825, the United States Patent and Trademark Office.

Respectfully submitted,

Date: April 26, 2004

  
Paul A. Levy  
Reg. No. 45,748

Fish & Richardson P.C.  
45 Rockefeller Plaza, Suite 2800  
New York, New York 10111  
Telephone: (212) 765-5070  
Fax: (212) 258-2291

**NOTE:** This facsimile is intended for the addressee only and may contain privileged or confidential information. If you have received this facsimile in error, please immediately call us collect at

Attorney's Docket No. 10417-120001	Express Mail Label No.	Mailing Date February 5, 2004	<b>For PTO Use Only</b> <i>Do Not Mark in This Area</i>
Application No. 10/080,823	Filing Date February 21, 2002	Attorney/Secretary Init SXB/gzm	
Title of the Invention PATTERN LAYOUT METHOD OF SEMICONDUCTOR DEVICE			
Applicant Yoshinori Hino et al.			
Client Reference No. F51-143214M/SW			
Enclosures Transmittal of Priority document; Three JP priority docs. (2001-053627; 2001-053628; 2001- 061828)			

RECEIVED  
APR 26 2004  
Technology Center 2800

Attorney's Docket No.: 10417-120001 / F51-143214M/SW

## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant : Yoshinori Hino et al.      Art Unit : 2825  
Serial No. : 10/080,823      Examiner : Phallaka Kik  
Filed : February 21, 2002  
Title : PATTERN LAYOUT METHOD OF SEMICONDUCTOR DEVICE

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENTS UNDER 35 USC §119

Applicant hereby confirms its claim of priority under 35 USC §119 from the following applications:

Japan Application No. 2001-053627 filed February 28, 2001

Japan Application No. 2001-053628 filed February 28, 2001

Japan Application No. 2001-061828 filed March 6, 2001

A certified copy of each application from which priority is claimed is submitted herewith.

Applicant notes that the Office action of October 29, 2003 stated that applicant had not previously filed certified copies of the applications. That is incorrect. On about April 4, 2002, applicant submitted certified copies of the three priority documents listed above (see the enclosed copy of Transmittal of Priority Document Under 35 U.S.C. §119, dated April 4, 2002). The PTO apparently did not receive those copies and, therefore, applicant is re-submitting them.

RECEIVED

APR 26 2004

Technology Center 2800

## CERTIFICATE OF MAILING BY FIRST CLASS MAIL

I hereby certify under 37 CFR §1.8(a) that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first class mail with sufficient postage on the date indicated below and is addressed to the Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Date of Deposit

Signature

Typed or Printed Name of Person Signing Certificate

GINA MALDONADO

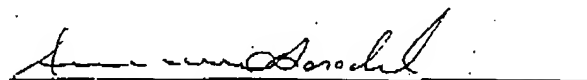
Applicant : Yoshinori Hino et al.  
Serial No. : 10/080,823  
Filed : February 21, 2002  
Page : 2 of 2

Attorney's Docket No.: 10417-120001 / F51-  
143214M/SW

Please apply any charges or credits to Deposit Account No. 06-1050.

Respectfully submitted,

Date: 2/5/04



Samuel Borodach  
Reg. No. 38,388

Fish & Richardson P.C.  
45 Rockefeller Plaza, Suite 2800  
New York, New York 10111  
Telephone: (212) 765-5070  
Facsimile: (212) 258-2291  
30176660.doc

Attorney's Docket No. 10417-120001	Express Mail Label No.	Mailing Date April 4, 2002	<b><i>For PTO Use Only</i></b> <b><i>Do Not Mark in This Area</i></b>	
Application No. 10/080,823	Filing Date February 21, 2002	Attorney/Secretary Init CTM/rap		
Title of the Invention PATTERN LAYOUT METHOD OF SEMICONDUCTOR DEVICE				
Applicant Yoshinori Hino et al.				
Enclosures · Transmittal of Priority Document				

Attorney's Docket No.: 10417-120001 / F51-143214M/TOM

## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant : Yoshinori Hino et al.                      Art Unit : Unknown  
Serial No. : 10/080,823                                      Examiner : Unknown  
Filed : February 21, 2002  
Title : PATTERN LAYOUT METHOD OF SEMICONDUCTOR DEVICE

Commissioner for Patents  
Washington, D.C. 20231

TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT UNDER 35 USC §119

Applicant hereby confirms his claim of priority under 35 USC §119 from the following application(s):


- Japan Application No. 2001-053627 filed February 28, 2001
- Japan Application No. 2001-053628 filed February 28, 2001
- Japan Application No. 2001-061828 filed March 6, 2001

A certified copy of each application from which priority is claimed is submitted herewith.

Please apply any charges or credits to Deposit Account No. 06-1050.

Respectfully submitted,

Date: April 4, 2002

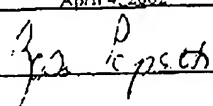
  
Chris T. Mizumoto  
Reg. No. 42,899

Fish & Richardson P.C.  
45 Rockefeller Plaza, Suite 2800  
New York, New York 10111  
Telephone: (212) 765-5070  
Facsimile: (212) 258-2291

30085175.doc

## CERTIFICATE OF MAILING BY FIRST CLASS MAIL

I hereby certify under 37 CFR §1.8(a) that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first class mail with sufficient postage on the date indicated below and is addressed to the Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231.

April 4, 2002  
Date of Deposit  
  
Signature  
Rose Papetti  
Typed or Printed Name of Person Signing Certificate

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日  
Date of Application:

2001年 2月28日

出 願 番 号  
Application Number:

特願2001-053627

[ST.10/C]:

[JP2001-053627]

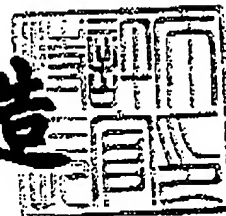
出 願 人  
Applicant(s):

三洋電機株式会社

2002年 2月19日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2002-3008488

特 2001-053627

【書類名】 特許願

【整理番号】 KIA1010027

【提出日】 平成13年 2月28日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 29/78

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通 2丁目 5番 5号 三洋電機株式  
会社内

【氏名】 日野 美德

【発明者】

【住所又は居所】 新潟県小千谷市千谷甲 3000番地 新潟三洋電子株  
式会社内

【氏名】 武石 直英

【特許出願人】

【識別番号】 000001889

【氏名又は名称】 三洋電機株式会社

【代表者】 桑野 幸徳

【代理人】

【識別番号】 100107906

【弁理士】

【氏名又は名称】 須藤 克彦

【電話番号】 0276-30-3151

【選任した代理人】

【識別番号】 100091605

【弁理士】

【氏名又は名称】 岡田 敬

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 077770

【納付金額】 21,000円

出願特 2002-3008488



特 2 0 0 1 - 0 5 3 6 2 - 7

## 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9904682

【ブルーフの要否】 要

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日  
Date of Application:

2001年 2月28日

出 願 番 号  
Application Number:

特願2001-053628

ST.10/C ]:

[JP2001-053628]

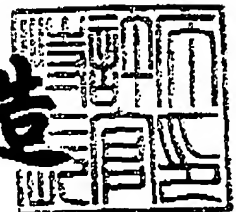
出 願 人  
Applicant(s):

三洋電機株式会社

2002年 2月19日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2002-3008496

特 2001-053628

【書類名】 特許願

【整理番号】 KIA1010028

【提出日】 平成13年 2月28日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 29/78

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式  
会社内

【氏名】 原口 善考

【発明者】

【住所又は居所】 新潟県小千谷市千谷甲3000番地 新潟三洋電子株  
式会社内

【氏名】 武石 直英

【特許出願人】

【識別番号】 000001889

【氏名又は名称】 三洋電機株式会社

【代表者】 桑野 幸徳

【代理人】

【識別番号】 100107906

【弁理士】

【氏名又は名称】 須藤 克彦

【電話番号】 0276-30-3151

【選任した代理人】

【識別番号】 100091605

【弁理士】

【氏名又は名称】 岡田 敬

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 077770

【納付金額】 21,000円

出願番号 2002-3008496

特 2 0 0 1 - 0 5 3 6 2 8

## 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9904682

【ブルーフの要否】 要

出証特 2 0 0 2 - 3 0 0 8 4 9 6

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて  
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed  
with this Office

出 願 年 月 日  
Date of Application:

2001年 3月 6日

出 願 番 号  
Application Number:

特願2001-061828

[ST.10/C]:

[JP2001-061828]

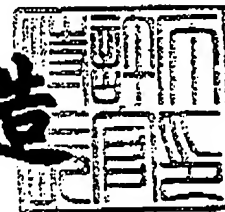
出 願 人  
Applicant(s):

三洋電機株式会社

2002年 2月19日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2002-3008499

特 2001-061828

【書類名】 特許願

【整理番号】 KIA1010031

【提出日】 平成13年 3月 6日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 29/78

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内

【氏名】 日野 美德

【発明者】

【住所又は居所】 新潟県小千谷市千谷甲3000番地 新潟三洋電子株式会社内

【氏名】 武石 直英

【特許出願人】

【識別番号】 000001889

【氏名又は名称】 三洋電機株式会社

【代表者】 桑野 幸徳

【代理人】

【識別番号】 100107906

【弁理士】

【氏名又は名称】 須藤 克彦

【電話番号】 0276-30-3151

【選任した代理人】

【識別番号】 100091605

【弁理士】

【氏名又は名称】 岡田 敬

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 077770

【納付金額】 21,000円

特 2001-061828

## 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9904682

【ブルーフの要否】 要